

日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会  
第102回委員総会議事録（案）

1. 日 時： 2015年6月25日（木） 12:15 ～ 12:40
2. 場 所：主婦会館プラザエフ 9階 スズラン
3. 出席者： 委員長： 田島 道夫（宇宙科学研）  
副委員長： 柿本 浩一（九州大学）  
委 員： 田島 道夫（明治大学）、柿本 浩一（九州大学）、梅野 正隆（大阪大学）、土肥 俊朗（九州大学）、奥村 次徳（首都大学東京）、関口 隆史（物質・材料研究機構）、原田 博文（九州大学）、金田 寛（九州工業大学）、村上 進（茨城大学）、西澤 伸一（産業技術総合研究所）、泉妻 宏治（鹿島 一日児代理グローバルウェーブ・ジャパン(株)）、伊藤 久義（日本原子力研究開発機構）、江原 幸治（信越半導体(株)）、宇佐美 徳隆（名古屋大学）、志村 孝功（大阪大学）、小野 春彦（神奈川県産業技術センター）、山本 喜之（住友電気工業(株)）、佐野 泰久（大阪大学）、中嶋 健次（(株)豊田中央研究所）、皿山 正二（(株)リコー）、井上 直久（東京農工大学）
4. 資料102-1 第101回委員総会議事録（案）  
資料102-2 第8期委員名簿  
資料102-3 平成26-27年度収支予算報告

1. 議 事 等

- (1) 前回議事録（資料101-1）を承認した。
- (2) 2013 年度予算について報告された。委員長より資料 3 に基づき 2014 年度収支決算報告がなされた。今年度の収支は、「技術の伝承」に関する出版があったため支出は前年度に対して増加したが、一昨年度より予算を繰り越して備えていたので、全体としては黒字である。これは本委員会が主催する 2016 年度開催予定の JSPS Silicon Symposium の準備に備える。以上の予算の件が承認された。
- (3) 2015 年度委員動静・幹事構成について、資料 102-2 に基づき報告された。
- (4) 幹事会で検討中の以下の 4 件の今後の研究会企画案について説明があり、承認した。幹事会にて詳細が決まり次第報告する。（下記で担当の\*は幹事委員）
  - (1) 「X 線を中心とした先端計測技術（仮）」、担当：\*志村、広沢、表
  - (2) 「Silicon Forum, パワデバ Si 研究会他の注目発表」、担当：\*金田、村上、  
末岡、山下
  - (3) 「結晶加工による材料変形と変質」、担当：\*佐野、閻、上殿、土肥
  - (4) 「パワーデバイス用エピ成長装置」、担当：\*大谷、土田、山本、西澤
  - (5) 「化合物半導体中の点欠陥」担当：\*上田、三宅、酒井、奥村、和田
- (5) JSPS Silicon Symposium の準備状況について：
  - ・2016 年 11 月に開催される、JSPS Silicon Symposium について、酒井委員を中心として今後プログラム委員等の選出を行い、準備を開始することが報告された。

以 上